ぜひご参加ください

上作某文字

エジソンのフィラメント作り

3月24日(金) 15時00分~

◆ 対象:中学生(新中学1年生、新高専1年生も含みます) 20名ほど(先着順)

※汚れても構わない服装でお越しください。

◆ 会場:宇部工業高等専門学校 電磁気実験室

◆ 講師:本校 電気工学科 学生

◆ 参加費:無料

◆ 実施方法

あらかじめ工作に必要なキットなどはこちらで用意します 当日は教室を使用し、工作の指導や解説を行います

- ◆ 活動内容:シャーペンの芯に電流を流し、発光する様子を 条件を変更しながら観察します
- ◆ 申し込み方法
- ・締め切りは3月20日(月)17時まで
- ・下記の URL または右にある QR コードから お申し込みください

https://forms.office.com/r/rEgGipPNRR



- ◆ 主催:宇部工業高等専門学校 自主活動 E-Project
- ◆ お問い合わせ先:電気工学科准教授 吉田 雅史 メールアドレス:yoshida-m@ube-k.ac.jp